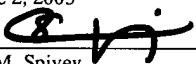


2834
\$

Certificate of Mailing

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Date: June 2, 2003


Christine M. Spivey

PATENT
36856.559

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Takeshi NAKAO et al.	Art Unit: 2834
Serial No.: 09/964,831	
Filed: September 27, 2001	Examiner: T. M. Dougherty
Title: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR	

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Mail Stop DD
Assistant Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. § 1.56, submitted herewith are copies of two (2) references cited in the Examination Results issued in a corresponding Japanese Patent Application. For the Examiner's convenience, we have enclosed an English translation of the Korean Examination Results and a completed Form PTO-1449. The statement is not a representation that all of the information cited is necessarily effective as prior art against the application.

Applicants certify that each item of information contained in this information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign

June 2, 2003

Page 2 of 2

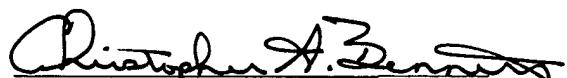
application not more than three months prior to the date of this statement, and that this is the first citation of these prior art references by a foreign patent office in a counterpart foreign patent application.

Applicants petition the Commissioner to consider this information disclosure statement pursuant to C.F.R. § 1.197(d). Enclosed is a Credit Card Payment Form in the amount of \$180.00 to cover the petition fee. If any additional fee is required, the Commissioner is authorized to charge Deposit Account No. 50-1353.

Applicants respectfully request that the disclosed references be made of record in the subject application.

Respectfully submitted,

Date: June 2, 2003

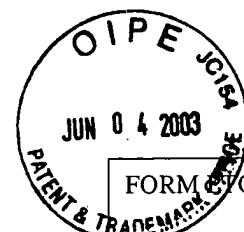


Attorneys for Applicant(s)

Joseph R. Keating
Registration No. 37,368

Christopher A. Bennett
Registration No. 46,710

KEATING & BENNETT LLP
10400 Eaton Place, Suite 312
Fairfax, VA 22030
(703) 385-5200



FORM CTO-1449 (MODIFIED)				ATTY. DOCKET NO. 36856.559	SERIAL NO.: 09/964,831	
LIST OF PATENTS AND PUBLICATIONS FOR APPLICANTS INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (USE SEVERAL SHEETS IF NECESSARY)				APPLICANT(S): Takeshi NAKAO et al.		
Sheet	1	of	1	FILING DATE: September 27, 2001	GROUP: 2834	
U.S PATENT DOCUMENTS						
Examiner Initial	Document Number	Date	Name		Class	Filing Date Subclass if appropriate
	AA 5,302,877	04/1994	Sato et al.			
	AB 5,418,866	05/1995	Chu			
	AC					
	AD					
	AE					
	AF					
FOREIGN PATENT DOCUMENTS						
	Document Number	Date	Country		Class	Filing Date Subclass if appropriate
	AG					
	AH					
	AI					
	AJ					
	AK					
	AL					
	AM					
	AN					
	A0					
OTHER ART (INCLUDING AUTHOR, TITLE, DATE, PERTINENT PAGES, ETC.)						
	AP					
	AR					
	AS					
	AT					
EXAMINER		DATE CONSIDERED				
EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.						

**Reasoned Statement
from the Korean Intellectual Property Office**

Title of Invention: Surface Acoustic Wave Device And Manufacturing Method Therefor

Office Action issue date: April 30, 2003

Cited References:

1. USP 5,302,877 (April 12, 1994)
2. USP 5,418,866 (May 23, 1995)

[REMARKS]

The claimed inventions relate to a surface acoustic wave device and a method for manufacturing the same, comprising a quartz substrate and an interdigital transducer.

However, the cited reference 1 discloses a surface acoustic wave device comprising a substrate and an interdigital transducer, and the cited reference 2 discloses a surface acoustic wave device comprising crystalline substrates and an interdigital transducer.

Therefore, the claimed inventions can be easily made by one skilled in the art from the combination of the cited references 1 and 2.

출력 일자: 2003/5/1

발송번호 : 9-5-2003-015949838
발송일자 : 2003.04.30
제출기일 : 2003.06.30

수신 : 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901
호
윤동열 귀하

135-748

특허청 의견제출통지서



출원인 명칭 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 (출원인코드: 519980960646)
주소 일본국 교토후 나가오카쿄시 덴진 2초메 26방 10고

대리인 성명 윤동열 외 1명
주소 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901호

출원번호 10-2001-0065963

발명의 명칭 탄성 표면파 장치 및 그 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제4항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

- 본원발명의 청구범위 전항은 탄성표면파 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서 석영기판, IDT등으로 구성되어 있는데, 이는 표면탄성파장치에 관한 것으로서 기판, IDT 등으로 구성된 인용발명 1(미국특허공보 5302877호)과 표면탄성파장치에 관한 것으로서 결정체 기판, IDT등으로 구성된 인용발명 2(미국특허공보 5418866호)의 결합으로부터 당업자라면 본원을 용이하게 발명할 수 있다고 판단됩니다.(특허법 제 29조 제 2항)
- 본원발명의 청구범위 전항에서는 "질량"을 "질량"으로 오기하고 있으며, 제 1항에서는 기판, IDT 등의 구성요소 및 구성요소간의 상호관계에 대한 기재가 불명료하며, "알루미늄보다 큰 질량 효과를 갖는 전극"에 대한 기재가 불명료하고, 제 2항, 3항에서는 "알루미늄보다 큰 질량을 갖는 금속"에 대한 기재가 불명료하며, 제 5항에서는 구성요소 및 구성요소간의 상호관계에 대한 기재가 부족하며, 제 13항에서는 각 단계들의 상호관계에 대한 기재가 불명료하며 "알루미늄보다 큰 질량효과를 갖는 금속막"에 대한 기재가 불명료하여 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않았습니다.(특허법 제 42조 제 4항 제 2호)

[첨부]

첨부 1 인용발명 1: 미국특허공보 05302877호(1994.04.12) 1부
첨부 2 인용발명 2: 미국특허공보 05418866호(1995.05.23) 1부 끝.

출력 일자: 2003/5/1

2003.04.30

특허청

심사4국

전자심사담당관실

심사관 김재문



<<안내>>

귀하께서는 특허법 제47조 제2항의 규정에 의거 특허출원서에 최초로 첨부된 영세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위이내에서 영세서 등을 보정할 수 있음을 알려드립니다. 문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5673로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터